

## 第5回画像ミュージアム研究会 講演募集 2006.12.14 更新

画像ミュージアム研究会では、画像電子技術の博物館応用、ならびにデジタル技術を利用しての博物館情報の流通に必要な技術の研究成果を集め、情報交換を行う場を提供しています。このたび、以下の要領で第5回画像ミュージアム研究会を開催いたします。皆様の講演の応募をお待ちいたします。

テーマ : 博物館情報の記述と利用  
- 博物館資料画像の入力と表示技術  
- C G ・ V R などの画像生成技術のミュージアム応用  
- 博物館情報の記述・流通に関わる技術  
等

開催日 : 2007年3月2日(金) 13:00~17:00(時刻は予定)

場所 : 京都高度技術研究所  
京都市下京区中堂寺南町 134 番地  
<http://www.astem.or.jp/about/access.html>

参加費 : 1,000 円(資料代)

講演形式 : 講演時間は質疑応答を含めて40分程度です。8ページ以内の予稿を用意してください。様式は自由です。使用言語は、日本語または英語とします。

応募資格 : 原則として、共著者に画像電子学会の会員を含むこととします。

申込方法 : 2006年12月25日(月)までに、「第5回画像ミュージアム研究会講演申込み」と表記の上、下記事項を記載し、学会事務局まで E-mail または FAX によりお申し込み下さい。

- ・ 題名
- ・ 発表者 氏名、勤務先、会員番号(複数名のときは発表者に 印)
- ・ 講演者連絡先 E-mail および電話番号

下記URLからも直接お申込みできます。

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/iieej/trans/kenform.htm>

予稿締切 : 2007年2月20日(火)までに学会事務局までご提出ください。

申込先 : 画像電子学会事務局

E-mail : [kikaku@iieej.org](mailto:kikaku@iieej.org)

T E L : 03-5403-7571 F A X : 03-5403-7572

〒105-0013 東京都港区芝大門 1-10-1 全国たばこビル 6階